

1. Record Nr.	UNISA996215980503316
Titolo	22nd European Mask and Lithography Conference : 23-26 January 2006
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2011
Descrizione fisica	1 online resource (175 pages)
Altri autori (Persone)	BehringerUwe F. W
Disciplina	621.3815
Soggetti	Microlithography Integrated circuits - Masks
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia